

設備ID	設備名	設置場所	ユニット
NM-001	NMR (ECS-400)	千現地区 材料信頼性実験棟 205号室	バイオ分析ユニット
NM-002	LC-MS (Q-Exactive Plus)	千現地区 材料信頼性実験棟 205号室	バイオ分析ユニット
NM-020	LC-MS (Orbitrap Exploris 480)	千現地区 材料信頼性実験棟 205号室	バイオ分析ユニット
NM-003	ラマン顕微鏡 (inVia Reflex)	千現地区 材料信頼性実験棟 202号室	バイオ分析ユニット
NM-004	共焦点レーザー走査型蛍光顕微鏡 (SP5)	千現地区 材料信頼性実験棟 202号室	バイオ分析ユニット
NM-005	液中原子間力顕微鏡 (NanoWizard 4 XP)	千現地区 材料信頼性実験棟 202号室	バイオ分析ユニット
NM-006	卓上走査型電子顕微鏡装置群 (TM4000PlusII, TM3000)	千現地区 材料信頼性実験棟 202号室	バイオ分析ユニット
NM-007	表面プラズモン共鳴装置 (Biacore X100)	千現地区 材料信頼性実験棟 202号室	バイオ分析ユニット
NM-008	プレートリーダー (EnSight)	千現地区 材料信頼性実験棟 202号室	バイオ分析ユニット
NM-009	分光光度計 (U-2900)	千現地区 材料信頼性実験棟 202号室	バイオ分析ユニット
NM-010	分光蛍光光度計 (F-7000)	千現地区 材料信頼性実験棟 202号室	バイオ分析ユニット
NM-011	フーリエ変換赤外分光光度計 (IRTracer-100)	千現地区 材料信頼性実験棟 205号室	バイオ分析ユニット
NM-012	円二色性分散計 (J-725)	千現地区 材料信頼性実験棟 205号室	バイオ分析ユニット
NM-013	ゼータ電位計 (ELSZ-1000Z)	千現地区 材料信頼性実験棟 205号室	バイオ分析ユニット
NM-014	動的光散乱光度計 (DLS-8000HAL)	千現地区 材料信頼性実験棟 205号室	バイオ分析ユニット
NM-015	粒度分布測定装置 (SALD-2100)	千現地区 材料信頼性実験棟 205号室	バイオ分析ユニット
NM-016	接触角計 (VCA Optima-XE)	千現地区 材料信頼性実験棟 205号室	バイオ分析ユニット
NM-017	テクスチャーアナライザー (TA-XT2i)	千現地区 材料信頼性実験棟 205号室	バイオ分析ユニット
NM-018	HPLC (質量分析計付き) (Prominence LXQ)	千現地区 材料信頼性実験棟 205号室	バイオ分析ユニット
NM-019	ゲル浸透クロマトグラフィー装置群 (Nexera40, DAWN 8, GPC-101)	千現地区 材料信頼性実験棟 205号室	バイオ分析ユニット
NM-101	500MHz固体汎用NMRシステム (JNM-ECZ500R)	桜地区 第2 NMR 実験棟 107号室	強磁場計測ユニット
NM-102	500MHz固体高分解能NMRシステム (JNM-ECZ500R)	桜地区 第2 NMR 実験棟 108号室	強磁場計測ユニット
NM-103	800MHzナローボア固体高分解能NMRシステム (JNM-ECA800)	桜地区 第2 NMR 実験棟 109号室	強磁場計測ユニット
NM-201	多環境場対応型X線単結晶構造解析装置 (XtaLAB Synergy-R/DW Custom)	並木地区 研究本館 317号室	表面・バルク分析ユニット
NM-209	2波長Pilatus低温単結晶X線回折装置_NSC (VariMax DW AFC11 with Pilatus)	並木地区 研究本館 320号室	表面・バルク分析ユニット
NM-204	多目的X線回折装置_Cu_SSL (SmartLab 9 kW)	千現地区 物性解析実験棟 212号室	表面・バルク分析ユニット
NM-210	温度可変型粉末X線回折装置_Cu1_NTS (SmartLab 9 kW with cryostat/furnace)	並木地区 研究本館 317号室	表面・バルク分析ユニット
NM-211	高速・高感度型粉末X線回折装置_Cu_ASC_NS3 (SmartLab3)	並木地区 研究本館 320号室	表面・バルク分析ユニット
NM-212	卓上型粉末回折計_Cu_ASC_NC1 (MiniFlex600_Cu)	並木地区 研究本館 322号室	表面・バルク分析ユニット
NM-213	卓上型粉末回折計_Cu_ASC_NC2 (MiniFlex600_Cu)	並木地区 研究本館 322号室	表面・バルク分析ユニット
NM-214	卓上型粉末回折計_Cr_SCR (MiniFlex600_Cr)	千現地区 物性解析実験棟 214号室	表面・バルク分析ユニット
NM-215	卓上型X線回折計_Cu_SMF (MiniFlex600_Cu)	千現地区 物性解析実験棟 214号室	表面・バルク分析ユニット
NM-216	薄膜X線回折装置_Cu (SmartLab)	並木地区 MANA棟 401号室	表面・バルク分析ユニット
NM-228	微小部蛍光X線分析装置 (ORBIS PC)	千現地区 ファインプロセス実験棟 313号室	表面・バルク分析ユニット
NM-202	硬X線光電子分光分析装置 (HAX-PES/XPS) (Quantes)	並木地区 MANA棟 403号室	表面・バルク分析ユニット
NM-225	X線光電子分光分析装置 (XPS-Quantera SXM)	千現地区 精密計測実験棟 124号室	表面・バルク分析ユニット
NM-203	誘導結合プラズマ発光分析装置群	千現地区 ファインプロセス棟 317, 319号室/並木地区 研究本館 311号室	表面・バルク分析ユニット
NM-230	マルチガス導入グロー放電質量分析システム (VG9000)	千現地区 ファインプロセス実験棟 311号室	表面・バルク分析ユニット
NM-205	飛行時間型二次イオン質量分析装置 (PHI TRIFT V nanoTOF)	千現地区 精密計測実験棟 123号室	表面・バルク分析ユニット
NM-229	イオンクロマトグラフシステム	千現地区 ファインプロセス実験棟 312号室	表面・バルク分析ユニット
NM-206	酸素窒素水素分析装置 (ONH836)・炭素硫黄分析装置 (CS844)	千現地区 ファインプロセス棟 314号室	表面・バルク分析ユニット
NM-217	熱分析装置 (TG/DTA+DSC) (TG/DTA 6200, X-DSC7000)	並木地区 MANA棟 403号室	表面・バルク分析ユニット
NM-218	ゼータ電位 & 粒径測定装置 (ELSZ-2000ZS)	並木地区 MANA棟 403号室	表面・バルク分析ユニット
NM-219	フーリエ変換赤外分光光度計 (IRAffinity-1S)	並木地区 MANA棟 404号室	表面・バルク分析ユニット
NM-220	紫外可視近赤外分光計 (V-770)	並木地区 MANA棟 404号室	表面・バルク分析ユニット
NM-221	分光蛍光光度計 (FP-8500DS)	並木地区 MANA棟 404号室	表面・バルク分析ユニット
NM-222	蛍光分光計 (Fluorolog-3)	並木地区 MANA棟 403号室	表面・バルク分析ユニット
NM-223	フーリエ変換赤外分光計 (FT/IR-6700)	千現地区 ファインプロセス実験棟 202号室	表面・バルク分析ユニット
NM-224	中低温示差熱分析装置 (DSC200F3)	千現地区 ファインプロセス実験棟 303号室	表面・バルク分析ユニット
NM-207	電界放出形電子線プローブマイクロアナライザー装置 (JXA-8500F)	千現地区 精密計測実験棟 122号室	表面・バルク分析ユニット
NM-208	走査型オージェ電子分光分析装置 (JAMP-9500F)	千現地区 精密計測実験棟 111号室	表面・バルク分析ユニット
NM-226	ショットキー電界放出型走査電子顕微鏡 (JSM-7001F)	千現地区 精密計測実験棟 112号室	表面・バルク分析ユニット
NM-227	電界放出形走査電子顕微鏡 (SU8000)	千現地区 精密計測実験棟 114号室	表面・バルク分析ユニット
NM-231	電界放出形走査電子顕微鏡 (JSM-6500F)	千現地区 精密計測実験棟 113号室	表面・バルク分析ユニット
NM-232	走査電子顕微鏡 (JSM-6510)	千現地区 精密計測実験棟 112号室	表面・バルク分析ユニット
NM-403	TEM試料自動作製FIB-SEM複合装置 (NX5000)	並木地区 無振動特殊実験棟 107号室	電子顕微鏡ユニット
NM-404	無損傷電子顕微鏡試料薄片化装置 (Model 1040 Nanomill)	並木地区 超高压電子顕微鏡特殊実験棟 102号室	電子顕微鏡ユニット
NM-407	セラミックス試料作製装置群	並木地区 超高压電子顕微鏡特殊実験棟 110号室	電子顕微鏡ユニット
NM-501	実動環境対応物理分析電子顕微鏡 (JEM-ARM200F-G)	千現地区 材料信頼性実験棟 118号室	電子顕微鏡ユニット
NM-502	実動環境対応電子線ホログラフィー電子顕微鏡 (JEM-ARM200F-B)	千現地区 ファインプロセス実験棟 125号室	電子顕微鏡ユニット
NM-503	200kV電界放出形透過電子顕微鏡 (JEM-2100F1)	千現地区 精密計測実験棟 126号室	電子顕微鏡ユニット
NM-504	200kV電界放出形透過電子顕微鏡 (JEM-2100F2)	千現地区 精密計測実験棟 117号室	電子顕微鏡ユニット
NM-505	200kV透過電子顕微鏡 (JEM-2100)	千現地区 精密計測実験棟 119号室	電子顕微鏡ユニット
NM-506	2軸傾斜バイアス印加・加熱TEM試料ホルダー (Lightning)	千現地区 精密計測実験棟 128号室	電子顕微鏡ユニット
NM-507	2軸傾斜液体窒素冷却TEM試料ホルダー (Gatan 636)	千現地区 精密計測実験棟 128号室	電子顕微鏡ユニット
NM-508	走査型電子顕微鏡 (JSM-7000F)	千現地区 精密計測実験棟 212号室	電子顕微鏡ユニット
NM-302	微細組織三次元マルチスケール解析装置 (SMF-1000)	千現地区 先進構造材料研究棟 109号室	電子顕微鏡ユニット
NM-517	FIB/SEM精密微細加工装置 (Helios 650)	千現地区 精密計測実験棟 129号室	電子顕微鏡ユニット
NM-509	デュアルビーム加工観察装置 (NB5000)	千現地区 精密計測実験棟 129号室	電子顕微鏡ユニット
NM-510	FIB加工装置 (JIB-4000)	千現地区 精密計測実験棟 115号室	電子顕微鏡ユニット
NM-511	FIB加工装置 (JEM-9320FIB)	千現地区 精密計測実験棟 115号室	電子顕微鏡ユニット

設備ID	設備名	設置場所	ユニット
NM-512	FIB加工装置 (JEM-9310FIB)	千現地区 精密計測実験棟 212号室	電子顕微鏡ユニット
NM-513	ピックアップシステム	千現地区 精密計測実験棟 115号室	電子顕微鏡ユニット
NM-514	ウルトラマイクローム (Leica EM UC6)	千現地区 精密計測実験棟 128号室	電子顕微鏡ユニット
NM-515	電子線トモグラフィー解析システム	千現地区 精密計測実験棟 105号室	電子顕微鏡ユニット
NM-516	TEM試料作製装置群	千現地区 精密計測実験棟 103, 108号室	電子顕微鏡ユニット
NM-661	電子ビーム描画装置 [JBX-8100FS]	千現地区 材料信頼性実験棟 119号室	微細加工ユニット
NM-601	電子ビーム描画装置 [ELS-F125]	千現地区 材料信頼性実験棟	微細加工ユニット
NM-635	電子ビーム描画装置 [ELS-BODEN100]	並木地区 MANA棟 503号室	微細加工ユニット
NM-603	レーザー描画装置 [DWL66+]	千現地区 材料信頼性実験棟	微細加工ユニット
NM-636	マスクレス露光装置 [DL-1000]	並木地区 MANA棟 503号室	微細加工ユニット
NM-604	マスクレス露光装置 [DL-1000/NC2P]	千現地区 材料信頼性実験棟	微細加工ユニット
NM-660	マスクレス露光装置 [MLA150]	千現地区 材料信頼性実験棟 102号室	微細加工ユニット
NM-637	マスクアライナー [MA-6]	並木地区 MANA棟 502号室	微細加工ユニット
NM-605	水蒸気プラズマ洗浄装置 [AQ-500 #1]	千現地区 材料信頼性実験棟	微細加工ユニット
NM-638	水蒸気プラズマ洗浄装置 [AQ-500 #2]	並木地区 MANA棟 502号室	微細加工ユニット
NM-606	UVオゾンクリーナー [UV-1]	千現地区 材料信頼性実験棟	微細加工ユニット
NM-668	蒸気二流体洗浄リフトオフ装置 [SSM101]	千現地区 材料信頼性実験棟 102号室	微細加工ユニット
NM-608	スパッタ装置 [JSP-8000]	千現地区 材料信頼性実験棟	微細加工ユニット
NM-641	スパッタ装置 [CFS-4EP-LL #2]	並木地区 MANA棟 504号室	微細加工ユニット
NM-607	スパッタ装置 [CFS-4EP-LL #3]	千現地区 材料信頼性実験棟	微細加工ユニット
NM-664	スパッタ装置 [CFS-4EP-LL #4]	並木地区 MANA棟 504号室	微細加工ユニット
NM-610	電子銃型蒸着装置 [RDEB-1206K]	千現地区 材料信頼性実験棟	微細加工ユニット
NM-609	電子銃型蒸着装置 [ADS-E86]	千現地区 材料信頼性実験棟	微細加工ユニット
NM-642	電子銃型蒸着装置 [MB-501010]	並木地区 MANA棟 505号室	微細加工ユニット
NM-665	電子銃型蒸着装置 [ADS-E810]	並木地区 MANA棟 504号室	微細加工ユニット
NM-644	原子層堆積装置 [SUNALE R-150]	並木地区 MANA棟 503号室	微細加工ユニット
NM-611	原子層堆積装置 [AD-230LP]	千現地区 材料信頼性実験棟	微細加工ユニット
NM-633	SiO <sub>2</sub> プラズマCVD装置 [PD-220NL]	千現地区 材料信頼性実験棟	微細加工ユニット
NM-612	SiNプラズマCVD装置 [PD-220NL]	千現地区 材料信頼性実験棟	微細加工ユニット
NM-613	リフトオフ装置 [KLO-150CBU]	千現地区 材料信頼性実験棟	微細加工ユニット
NM-614	CCP-RIE装置 [RIE-200NL]	並木地区 MANA棟 506号室	微細加工ユニット
NM-615	ICP-RIE装置 [RIE-101iPH]	並木地区 MANA棟 506号室	微細加工ユニット
NM-617	ICP-RIE装置 [RV-APS-SE]	千現地区 材料信頼性実験棟	微細加工ユニット
NM-645	ICP-RIE装置 [CE300I]	並木地区 MANA棟 503号室	微細加工ユニット
NM-616	シリコンDRIE装置 [ASE-SRE]	千現地区 材料信頼性実験棟	微細加工ユニット
NM-618	原子層エッチング装置 [PlasmaPro 100 ALE]	千現地区 材料信頼性実験棟	微細加工ユニット
NM-662	低ダメージ精密エッチング装置 [Spica]	千現地区 材料信頼性実験棟 102号室	微細加工ユニット
NM-646	赤外線ランプ加熱装置 [RTP-6 #1]	並木地区 MANA棟 504号室	微細加工ユニット
NM-619	赤外線ランプ加熱装置 [RTP-6 #2]	千現地区 材料信頼性実験棟	微細加工ユニット
NM-634	赤外線ランプ加熱装置 [RTP-6 #3]	千現地区 材料信頼性実験棟	微細加工ユニット
NM-621	FE-SEM [S-4800]	千現地区 材料信頼性実験棟	微細加工ユニット
NM-647	FE-SEM+EDX [S-4800]	並木地区 MANA棟 414号室	微細加工ユニット
NM-648	FE-SEM+EDX [SU8000]	並木地区 MANA棟 414号室	微細加工ユニット
NM-649	FE-SEM+EDX [SU8230]	並木地区 MANA棟 506号室	微細加工ユニット
NM-667	FE-SEM+EDX [JSM-IT800]	千現地区 材料信頼性実験棟 116号室	微細加工ユニット
NM-650	卓上電子顕微鏡 [TM3000]	並木地区 MANA棟 414号室	微細加工ユニット
NM-622	走査型プローブ顕微鏡 [Jupiter XR]	千現地区 材料信頼性実験棟	微細加工ユニット
NM-651	走査型プローブ顕微鏡 [L-trace]	並木地区 MANA棟 513号室	微細加工ユニット
NM-652	走査型プローブ顕微鏡 [Nanoscope5]	並木地区 MANA棟 513号室	微細加工ユニット
NM-623	レーザー顕微鏡 [LEXT OLS4000]	千現地区 材料信頼性実験棟	微細加工ユニット
NM-653	レーザー顕微鏡 [VK-9700]	並木地区 MANA棟 513号室	微細加工ユニット
NM-626	触針式プロファイラー [Dektak XT-A #1]	千現地区 材料信頼性実験棟	微細加工ユニット
NM-666	触針式プロファイラー [Dektak XT-A #2]	並木地区 MANA棟 5階CR	微細加工ユニット
NM-654	触針式プロファイラー [Dektak 6M]	並木地区 MANA棟 502号室	微細加工ユニット
NM-625	エリブソメーター [MARY-102FM]	千現地区 材料信頼性実験棟	微細加工ユニット
NM-655	分光エリブソメーター [M2000]	並木地区 MANA棟 505号室	微細加工ユニット
NM-663	分光エリブソメーター [UNECS-2000A]	千現地区 材料信頼性実験棟 102号室	微細加工ユニット
NM-624	顕微分光膜厚計 [F54-XY-200-UV]	千現地区 材料信頼性実験棟	微細加工ユニット
NM-628	薄膜応力測定装置 [FLX-2000-A]	千現地区 材料信頼性実験棟	微細加工ユニット
NM-629	ダイシングソー [DAD322]	千現地区 材料信頼性実験棟	微細加工ユニット
NM-656	ダイシングソー [DAD3220]	並木地区 MANA棟 506号室	微細加工ユニット
NM-630	室温ブローバー [MX-200/B]	千現地区 材料信頼性実験棟	微細加工ユニット
NM-657	室温ブローバー [HMP-400]	並木地区 MANA棟 513号室	微細加工ユニット
NM-658	低温ブローバー [GRAIL-408-32-B]	並木地区 MANA棟 513号室	微細加工ユニット
NM-631	液体窒素ブローバー [SB-LN2]	千現地区 材料信頼性実験棟	微細加工ユニット
NM-659	ワイヤーボンダー [7476D #1]	並木地区 MANA棟 513号室	微細加工ユニット
NM-632	ワイヤーボンダー [7476D #2]	千現地区 材料信頼性実験棟	微細加工ユニット